PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-075108

(43)Date of publication of application: 17.03.1998

(51)Int.Cl.

H01P 3/00 H01P 3/12 H01P 11/00

(21)Application number: 08-229925

(71)Applicant:

KYOCERA CORP

(22)Date of filing:

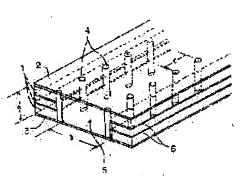
30.08.1996

(72)Inventor:

UCHIMURA HIROSHI

(54) DIELECTRIC WAVEGUIDE LINE AND WIRING SUBSTRATE

PROBLEM TO BE SOLVED. To provide a dielectric waveguide line with stable characteristics in a high-frequency area which can be used as a transmission line in a multilayered substrate with high density or a semiconductor package, and which can be easily manufactured by using a laminating technique. SOLUTION: This device is provided with a pair of main conductive layers 2 and 3, interposing a dielectric substrate 1, a dielectric waveguide line 5 formed of an area surrounded by a via hole 4 group in two rows formed for electrically connecting the main conductive layers 2 and 3 with intervals less than an interrupting wavelength in a signal transmitting direction, and a sub-conductive layer 6 formed between the main conductive layers 2 and 3, and electrically connected with the via the hole 4 group. Moreover, the dielectric substrate 1 is constituted of ceramic materials, so that the stability of characteristics in a high frequency area can be improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.07.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-75108

(43)公開日 平成10年(1998)3月17日

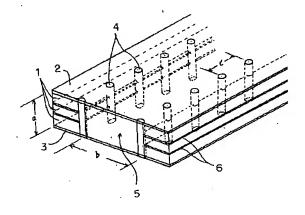
(51) Int. Cl. ⁶ H 0 1 P	識別記号 3/00 3/12 11/00	庁内整理番号	F I H O 1 P	技術表示箇所 3/00 3/12 11/00 A
	審査請求 未請求	請求項の数4	OL	(全6頁)
(21)出願番号	特願平8-229925		(71)出願人	000006633 京セラ株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)8月	30日		京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地 の22
			(72)発明者	内村 弘志 鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株式 会社総合研究所内
		·		

(54) 【発明の名称】誘電体導波管線路および配線基板

(57)【要約】

【課題】高密度の多層基板あるいは半導体パッケージに おける伝送線路として利用可能であり、積層化技術を用 いて容易に作製可能な高周波領域において特性の安定し た誘電体導波管線路を提供する。

【解決手段】誘電体基板1を挟持する一対の主導体層2、3と、信号伝達方向に遮断波長以下の間隔で、前記主導体層2、3間を電気的に接続するように形成された二列のバイアホール4群で囲まれた領域によって誘電体導波管線路5を形成し、主導体層2、3間に形成され、且つバイアホール4群と電気的に接続された副導体層6を形成する。さらに、誘電体基板1をセラミック材料によって構成することによって、高周波領域での特性の安定性を向上させる。



【請求項1】誘電体基板を挟持する一対の主導体層と、信号伝達方向に遮断波長以下の間隔で前記導体層間を電気的に接続するように形成された二列のバイアホール群と、前記導体層間に前記バイアホールと電気的に接続され且つ前記導体層と平行に形成された副導体層とを具備し、前記主導体層、前記ビアホール群および前記副導体層に囲まれた領域によって電気信号を伝達することを特徴とする誘電体導波管線路。

【請求項2】前記誘電体基板がセラミック材料からなる 10 ことを特徴とする請求項1記載の誘電体導波管線路。

【請求項3】誘電体基板に電気信号を伝達するための線路が形成された配線基板において、前記線路は、誘電体基板を挟持する一対の主導体層と、信号伝達方向に遮断波長以下の間隔で前記導体層間を電気的に接続するように形成された二列のバイアホール群と、前記導体層間に前記バイアホールと電気的に接続され且つ前記導体層と平行に形成された副導体層とを具備することを特徴とする配線基板。

【請求項4】前記誘電体基板がセラミック材料からなる 20 ことを特徴とする請求項3記載の配線基板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、主にマイクロ波及びミリ波等の高周波の信号を伝達するための誘電体導波管線路およびそれを具備する多層配線基板や半導体パッケージなどの配線基板に関するものである。

[0002]

【従来技術】従来より、マイクロ波やミリ波の高周波の 信号を伝達するための線路としては、導波管、誘電体導 30 波管、ストリップ線路、マイクロストリップ線路等が知 られている。

【0003】また、特開平6-53711号においては、図3に示すように、誘電体基板11を一対の導体層12、13で挟み、さらに導体層12、13間を接続する二列の複数のバイアホール14によって側壁を形成した導波管線路も提案されている。この導波管線路は、誘電体材料の四方を導体層12、13とバイアホール14による疑似的な導体壁で囲むことによって、導体壁内領域15を信号伝達用の線路としたものである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、これら従来の 線路には、次のような問題点がある。まず、ストリップ 線路またはマイクロストリップ線路はその構成が非常に 簡単で、積層化技術による作製に適しているが、30G Hz以上のミリ波帯では伝送特性が劣化するという問題 点がある。

【0005】一方、導波管は伝送特性において非常に優れているが、サイズ的に大きいという欠点がある。例えば、60GHz用の標準的な矩形導波管であってもその 50

内径は3.76 mm×1.88 mmであり、マイクロ波またはミリ波用の多層基板あるいは半導体パッケージに適用するには大きすぎる。これに対して、その内部に誘電体が詰まった誘電体導波管は、誘電体の比誘電率を ϵ とすると、導波管サイズは $1/\epsilon^{1/2}$ となるので、比誘電率の大きい誘電体を用いることによって、導波管のサイズを小さくすることが出来る。しかし、基本的には誘電体の外側は導体壁で覆われている必要があるため、積層化技術により作製する事は困難であった。

【0006】また、特開平6-53711号に示されている誘電体基板を用いた導波管線路は、誘電体基板と導波管との一体化を図るとともに、生産性の向上を図るという点で優れたものである。しかし、使用する周波数のわずかな変動によって透過特性が変動するという問題があった。また、誘電体基板の比誘電率が低い場合、多層基板または半導体パッケージに適用するためには、使用する周波数が限られる。例えば、伝送線路幅を1mm以下にするためには約100GHz以上の高周波域でないと実現できない。また、多くの誘電体基板は誘電正接が大きいため、導波管構造をとっても誘電損失が大きいという問題点があった。

【0007】従って、本発明の目的は、多層基板あるいは半導体パッケージにおける伝送線路として利用可能であり、積層化技術を用いて容易に作製可能な誘電体導波管線路と配線基板を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】発明者は上記の問題点に関して検討を重ねた結果、従来の誘電体導波管の側面を 導体壁に代わり多数のバイアホールによって囲むととも にこのバイアホールと電気的に接続された副導体層を形成することによって優れた伝送特性が得られること、また、望ましくは誘電体基板を高誘電率のセラミックスによって形成する場合、マイクロ波やミリ波まで対応可能 で通常の多層化技術によって容易に作製でき、高密度の 配線基板やパッケージ等に適用できる線路が得られることを見いだし、本発明に至った。

【0009】即ち、本発明の誘電体導波管線路は、誘電体基板を挟持する一対の主導体層と、信号伝達方向に遮断波長以下の間隔で、前記導体層間を電気的に接続する 40 ように形成された二列のバイアホール群で囲まれた領域によって形成されてなる誘電体導波管線路であって、前記導体層間に前記バイアホールと電気的に接続され且つ前記導体層と平行に副導体層を形成したことを特徴とするものである。また、かかる誘電体導波管線路を配線基板における電気信号を伝達するための線路として形成したことを特徴とするもので、さらには、前記誘電体基板をセラミック材料によって構成したことを特徴とするものである。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面を参照しなが

ら説明する。図1は、本発明の誘電体導波管線路の一実 施例を説明するための概略斜視図である。図1におい て、1は誘電体基板、2、3は主導体層、4はバイアホ ールである。

【0011】図1によれば、所定の厚みaの誘電体基板 1を挟持する位置に一対の導体層2、3が形成されてい る。導体層2、3は、誘電体基板1の少なくとも線路形 成位置を挟む上下面の一面に形成されている。また、導 体層2、3間には、導体層2、3とを電気的に接続する 'は、所定間隔 b をもって二列に信号伝達方向、つまり線 路形成方向に所定間隔cをもって形成されている。所定 間隔 a に対する制限は特にないが、シングルモードで用 いる場合には、前記間隔bに対して、b/2程度または 2 b 程度とすることがよく、所定間隔 c は、遮断波長以 下の間隔に設定されることで電気的な壁を形成してい

【0012】平行におかれた一対の導体層2、3間には TEM波が伝播できるため、バイアホール4の間隔cが 遮断波長 A c よりも大きいと、この線路に電磁波を給電 20 しても、ここで作られる疑似的な導波管に沿って伝播し ない。しかし、バイアホール間隔 c が遮蔽波長 l c より も小さいと、電磁波は伝送線路に対して垂直方向に伝播 することができず、反射しながら伝送線路方向に伝播さ れる。その結果、図1の構成によれば、導体層2,3お よび多数のバイアホール4群によって囲まれる断面積が a×bのサイズの領域が誘電体導波管線路5となる。

【0013】なお、この図1の態様では、バイアホール 4群は二列に形成したが、このバイアホール3群を四 列、あるいは六列に配設して、バイアホール4による疑 30 似的な導体壁を二重、三重に形成することにより、導体・ 壁からの電磁波の漏れをより防止することができる。

【0014】上記の導波管線路によれば、誘電体導波管 となるので誘電体基板 1 の比誘電率を ε とすると、導波 管サイズは通常の導波管の1/ε1/2の大きさになる。 従って、誘電体基板1を比誘電率の大きい材料によって 構成するほど、導波管サイズは小さくすることができ、 高密度に配線が形成される多層配線基板または半導体パ ッケージの伝送線路として利用可能な大きさになる。

【0015】本発明における誘電体基板1としては、誘 40 電体として機能し高周波信号の伝達を妨げることのない 特性を有するものであれば、とりわけ限定するものでは ないが、後述するように、線路を形成する際の精度およ び製造の容易性の点からは誘電体基板1は、セラミック スからなることが望ましい。

【0016】誘電体セラミックスとしては、これまで、 様々な比誘電率を持つセラミックスが知られているが、 本発明の導波管線路によって高周波の信号を伝達するた めには、誘電体セラミックスは常誘電体であることが望 ましい。これは、一般に強誘電体セラミックスは、高周 50 ト7に対して、それぞれの層に応じてメタライズインク

波領域では誘電損失が大きく伝送損失が大きくなるため である。従って、誘電体基板の比誘電率は4~100程 度が適当である。

【0017】また、一般に配線基板やパッケージに形成 される配線層の線幅は最大でも1mmであることから、 比誘電率100の材料を用い、上部がH面、即ち時間が 上限の面に平行に巻く電磁界分布になるように用いた場 合、用いることのできる最小の周波数は15GHzと算 出され、マイクロ波領域でも利用可能となる。一方、一 バイアホール4が多数設けられている。バイアホール4 10 般的に誘電体基板として樹脂が用いられるが、この樹脂 からなる誘電体は比誘電率が約2程度であるため、線幅 が1mmの場合、約100GHz以上でないと利用する ことができない。

> 【0018】また、このような常誘電体セラミックスの 中には、アルミナ、シリカ等のように誘電正接が非常に 小さなものが多いが、全ての常誘電体が利用可能である わけではない。導波管の場合、導体による損失はほとん どなく、信号伝送時の損失のほとんどは誘電体による損 失である。誘電体による損失 α (d B/m) は、下記の ように表される。

[0019]

 $\alpha = 27.3 \cdot t \cdot a \cdot n \cdot \delta / \lambda / \{1 - (\lambda / \lambda c)^2\}$

式中、 t a n δ:誘電体の誘電正接

: 誘電体中の波長、

λ c : 遮断波長

規格化された矩形導波管(WR J シリーズ)形状に準ず ると、数1中の $\{1-(\lambda/\lambda c)^2\}^{1/2}$ は0.7 5程度である。従って、実用に共し得る伝送損失-10 0 (d B/m) 以下にするには、下記の関係が成立する ように誘電体を選択することが必要である。

[0020] $f \cdot \epsilon^{1/2} \cdot tan \delta \leq 0.8$ 式中、fは使用する周波数(GHz)である。

【0021】さらに、本発明によれば、前記主導体層 2、3の間に、導波管線路の側壁を形成するバイアホー ル4と接続され、主導体層2、3と平行に形成された副 導体層6を具備するものである。この副導体層6の形成 によって、導波管線路内部から見ると、線路の側壁はバ イアホール4と副導体層6によって細かな格子状になっ ている。従って、線路からの電磁波の遮蔽効果を高める ことができる。

【0022】図2に図1の構造の導波管線路の製造方法 を示す。この製造方法では誘電体基板1としてセラミッ クスを用いた場合について説明するもので、セラミック ス多層化技術と同様な方法で容易に作製できる。

【0023】図2によれば、先ず、誘電体基板1を形成 し得るセラミック粉末をドクターブレード法や圧延法に よってシート状成形体(グリーンシート)を作製する。 【0024】そして、図2に示すように、グリーンシー

を印刷塗布したり、ホールを形成してメタライズインク を充填する。具体的には、第1層目のグリーンシート7 Aには、上面全面に主導体層2が形成され、またホール が間隔 b で 2 列に配設され、ホール内にインクを充填し. て線路方向に間隔 cにバイアホール4群が形成される。 第2層目のグリーンシート7日には、副導体層6が、線 路間隔 b の線路形成部分以外の領域に形成され、またそ の線路脇には副導体層6と電気的に接続される位置にホ ールが形成されインクが充填されてバイアホール4群が 間隔 c をもって配設される。そして、グリーンシート7 10 形成した。ただし、誘電体セラミックス基板 1 は、図 Cには、上面にグリーンシート7Bに形成したのと同様 な副導体層6が形成され、下面には、主導体層3が下面 全面に形成され、線路脇には、副導体層6と主導体層3 と電気的に接続するようにバイアホール群4が間隔cを もって配設される。

【0025】そして、上記のグリーンシート7A、7 B,7Cのバイアホール4が整合するように積層した 後、これらを同時焼成することにより、本発明の導波管 線路を形成することができる。

【0026】この同時焼成技術によって製造する場合、 例えば、誘電体セラミックスが、アルミナである場合、 主導体層、副導体層、バイアホールは、W、Mo等の高 融点金属によって形成し、誘電体セラミックスがガラス ーセラミックス等の場合には、主導体層、副導体層、バ イアホールは、銅、銀等によって形成すればよい。

【0027】上記の図1、図2は、誘電体導波管線路の 構造にのみ着目して説明したが、かかる導波管線路は、 高周波信号を取り扱う多層配線基板や半導体パッケージ 等のにおける信号伝達を担う1つの線路として、他のマ イクロストリップ、ストリップ、コプレーナ等の高周波 30 伝送線路や、配線層、バイアホール、スルーホールとと もに基板内に配設されるものである。

[0028]

【実施例】

比較例

40GHzでの誘電特性が、比誘電率9.6、誘電正接 (tanδ) 0.006のガラスセラミックスを誘電体 基板1として用い、主導体層およびバイアホールを銅メ タライズによって形成し、900℃で同時焼成して、図 1において、副導体層を形成せずに導波管線路を形成し 40 た。なお、f·ε¹/2·tanδは、周波数fが0~4 3 G H z の範囲で 0. 8 以下である。

【0029】サイズは誘電体厚みa=1mm、線路幅b

= 2 mm (WR J - 3 4 規格対応) である。また、バイ アホール間隔 c = 1 mmで、バイアホール径を0.16 mm、線路の長さは25mmとした。この導波管線路の 伝送特性を評価した結果を図5に示す。 導波管入力部の 損失は-2dB程度あると考えられるが、30GHz以 上でS21が-5dB程度の特性が得られた。

【0030】実施例1

層構成を図1のように、2層の副導体層6を形成する以 外は、比較例1と同様にして同じサイズの導波管線路を 1、2に示すように、厚さ0.33mmのものの3層積 層構造とした。図4にその伝送特性の評価結果を示す。 伝送特性は副導体層を設けない場合の図5と比較して優 れ、25GHz~40GHzでS21が-2.5dB程 度の優れた特性が得られた。特に、25GHz以上の高 周波領域において、S21がフラットになっており、周 波数の変動に対して特性が安定していることがわかる。

[0031]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の導波管線路 は、導波管線路の側壁をバイアホールによって形成する とともに、バイアホールに接続される副導体層を形成す ることによって、さらには誘電体基板をセラミックスに よって構成することによって、従来のセラミックス積層 技術を応用して容易に作製することができ、また、比誘 電率の高いセラミックスを用いることによって高密度配 線の多層配線基板や半導体パッケージ等に十分適用で き、マイクロ波からミリ波まで安定した特性の導波管線 路を形成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明における導波管線路の態様を説明するた めの概略斜視図である。

【図2】図1の導波管線路の製造方法を説明するための 概略斜視図である。

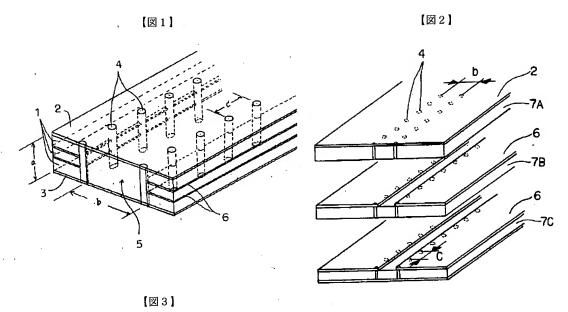
【図3】従来の導波管線路を説明するための概略斜視図

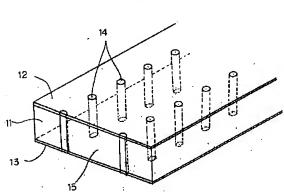
【図4】図1の導波管線路の伝送特性を示す図である。

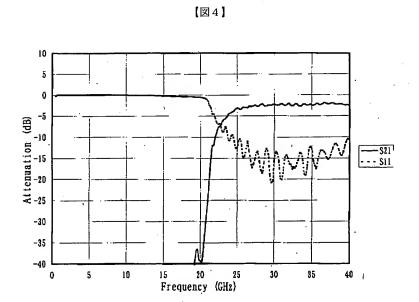
【図5】図3の導波管線路の伝送特性を示す図である。 【符号の説明】

1 誘電体基板

- 2、3 主導体層・
 - 4 バイアホール・
 - 導波管線路
 - 6 副導体層







【図5】

